

3/SN-82/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)
Amt der Wiener Landesregierung

3/SN-82/ME
von 2

MD-2558-1 und 3/87

Wien, 5. Jänner 1988

Entwurf eines Bundesgesetzes über
den Schutz der Topographien von
mikroelektronischen Halbleiterer-
zeugnissen (Halbleiterschutzgesetz);
Stellungnahme

BUNDESGESETZENTWURF	
Zi	82 - GE 9 87
Datum:	- 7. JAN. 1988
Verteilt:	15. Jan. 1988 yage

An das
Präsidium des Nationalrates

Ulsen

Das Amt der Wiener Landesregierung beehrt sich, in der
Beilage 25 Ausfertigungen seiner Stellungnahme zu dem im
Betreff genannten Gesetzentwurf zu übermitteln.

Für den Landesamtsdirektor:

Beilage
(25fach)


Dr. Peischl
Magistratsvizedirektor

**AMT DER
WIENER LANDESREGIERUNG**Dienststelle **MD-Büro des Magistratsdirektors**Adresse **1082 Wien, Rathaus**Telefonnummer **42 800-2139****MD-2558-1 und 3/87****Wien, 5. Jänner 1988**

**Entwurf eines Bundesgesetzes über
den Schutz der Topographien von
mikroelektronischen Halbleiterer-
zeugnissen (Halbleiterschutzgesetz);
Stellungnahme**

zu Zl. 90.103/13-GR/87

**An das
Bundesministerium für
wirtschaftliche Angelegenheiten**

**Auf das Schreiben vom 20. Oktober 1987 beehrt sich das Amt
der Wiener Landesregierung bekanntzugeben, daß gegen den im
Betreff genannten Gesetzentwurf keine Bedenken bestehen.**

**Unter einem werden 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme
dem Präsidium des Nationalrates übermittelt.**

Für den Landesamtsdirektor:

**Dr. Peischl
Magistratsvizedirektor**